VERTRAGÜBER DIF INTERNATIONALE ZUSAMM BIET DES PATENTWESENS

REC'D 1 0 DEC 200

PCT

WIPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

			4					•
	enzelci PCT		s Anmelders oder Anwalts	WEITERES VOR	GEHEN	siehe Mitteilung vorläufigen Prü	g über die Übersendung des fungsberichts (Formblatt PC	internationalen T/IPEA/416)
PC	T/EP	03/07		Internationales Anmel 14.07.2003		TagMonatJahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mons 09.09.2002	nt/Jahr)
			atentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation	und iPK			
Co	BJ3/2	8, CC	98J7/10					•
Anm	nelder							
		HOFE	ER-GESELLSCHAFT Z	UR FÖRDERUNG	DER			
1.	Die: bea	ser in uftrag	ternationale vorläufige Protein Behörde erstellt und	üfungsbericht wurde wird dem Anmelder g	von der m emäß Art	nit der internatio tikel 36 übermit	nalen vorläufigen Prüfun telt.	g
2.	Dies	ser Bl	ERICHT umfaßt insgesan	nt 5 Blätter einschlief	Blich diese	es Deckblatts.		
		uiiq	lörde vorgenommenen Be	eangen wiirden ind d	TIBEOM H	aricht zuarunda	ätter mit Beschreibungen liegen, und/oder Blätter r itt 607 der Verwaltungsric	
	Dies	se An	lagen umfassen insgesan	nt 4 Blätter.		·		•
з.	Dies	er Be	ericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:				
					•	••		•
	} !!		Grundlage des Besche	ids				
	" 111		Priorität					
	III IV		Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neu	heit, erfin	iderische Tätigk	eit und gewerbliche Anw	endbarkeit
	V		Mangelnde Einheitlichk	•				
	V		gewerblichen Anwendb	g пасп Hegel 66.2 а) arkeit; Unterlagen un	ii) hinsich d Erkläru	tlich der Neuhe naen zur Stützu	it, der erfinderischen Täti na dieser Feststellung	gkeit und der
	VI		Bestimmte angeführte l	Jnterlagen		go., za, otatza	ing dieser i estateliting	
	VII		Bestimmte Mängel der i	-	lduna			
	VIII		Bestimmte Bemerkunge		_	ing		
	-		· • ·				·	
Dotters der Eleveletung der Auto-								
Datum der Einreichung des Antrags			Datum o	der Fertigstellung	dieses Berichts			
04.1	04.12.2003				09.12.2004			
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde				Bevollmächtigter Bediensteter				
Europäisches Patentamt D-80298 München				Lanz	e		September 1	
		Tel.	. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	S epmu d	Lanz,			
Fax: +49 89 2399 - 4465				Tel. +49	89 2399-7869		Sales established	



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/07583

		_	~ < <#
I.	Grundlage	e des	Berichts

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten 1-9 in der ursprünglich eingereichten Fassung Ansprüche, Nr. 1-15 eingegangen am 18.11.2004 mit Telefax Zeichnungen, Blätter 1/2-2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung 2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um: die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)). die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das: in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche-Sequenzprotokoll nicht-über den -- ... Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

☐ Beschreibung Seiten:

☐ Beschreibung,☐ Ansprüche,☐ Zeichnungen,☐ Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/07583

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-15

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Ţ

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 017, Nr. 338 (P-1564), 25. Juni 1993 (1993-06-25) & JP 05 045503 A (KONICA CORP), 23. Februar 1993 (1993-02-23)
 - D2: DE 199 46 252 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 5. April 2001 (2001-04-05)
 - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 016, Nr. 516 (P-1443), 23. Oktober 1992 (1992-10-23) & JP 04 191701 A (AKIFUMI NISHIKAWA;OTHERS: 03), 10. Juli 1992 (1992-07-10)

2. Neuheit

Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Reduzierung der Grenzflächenreflexion von Polymersubstraten mittels Ionenbeschuss mit energiereichen Ionen, welche mittels eines Argon/Sauerstoff-Plasmas als Plasmalonenquelle erzeugt werden, wobei die auf die Substratoberfläche auftreffenden Ionen eine Energie von 100-160 eV aufweisen, die Dauer des Ionenbeschusses zwischen 200 und 600 s beträgt und der Ionenbeschuss durchgeführt wird bis eine Brechzahlgradientenschicht mit einer Schichtdicke von mindestens 230 nm ausgebildet worden ist (Anspruch 1). Die vorliegende Anmeldung betrifft ferner die entsprechenden oberflächenmodifizierten Substrate (Anspruch 10), sowie die Verwendung des Verfahrens zur Reflexminderung von Optikelementen (Anspruch 15).

Die Dokumente D2 und D3 offenbaren kein Verfahren unter der Verwendung eines Argon/Sauerstoff-Plasmas. Das Dokument D1 offenbart nicht die Kombination der Verfahrensparameter des Verfahrens nach Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung: So scheinen die Beispiele entweder Sauerstoff oder Kohlenstofftetrafluorid zur Erzeugung der Ionen zu offenbaren. Die Bestrahlung dauert zudem im allgemeinen zwanzig Minuten (siehe Absatz [0032]).

Folglich ist der Gegenstand der Ansprüche 1-15 der vorliegenden Anmeldung neu gegenüber den Dokumenten D1-D3.

3. Erfinderische Tätigkeit

Das Dokument D1 wird als nächster Stand der Technik betrachtet.

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung unterscheidet sich durch die Kombination der Verfahrensparameter vom Gegenstand des Dokumentes D1. So wird z.B. Argon/Sauerstoff als Ionenquelle verwendet und der Ionenbeschuss dauert 200-600 Sekunden.

Das Problem der vorliegenden Anmeldung war die Bereitstellung eines Verfahrens zur Reduzierung der Grenzflächenreflexion bei guten Transmissionswerten.

Dieses Problem wurde durch ein Verfahren mittels Ionenbeschuss mit energiereichen Ionen, welche mittels eines Argon/Sauerstoff-Plasmas als Plasma-Ionenquelle erzeugt werden, wobei die auf die Substratoberfläche auftreffenden Ionen eine Energie von 100-160 eV aufweisen, die Dauer des Ionenbeschusses zwischen 200 und 600 s beträgt und der lonenbeschuss durchgeführt wird bis eine Brechzahlgradientenschicht mit einer Schichtdicke von mindestens 230 nm ausgebildet worden ist, gelöst.

Diese Lösung wird in Dokument D1 nicht vorgeschlagen und ist auch nicht durch eine Kombination des Dokumentes D1 mit den Dokumenten D2 und D3 offensichtlich, da die Dokumente D2 und D3 kein Verfahren unter der Verwendung eines Argon/Sauerstoff-Plasmas offenbaren.

Folglich beruht der Gegenstand der Ansprüche 1-15 der vorliegenden Anmeldung auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber den Dokumenten D1-D3.

18-17-2004

EP0307583

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT...e.V. 038PCT 1063

Patentansprüche

5

10

15

20

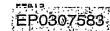
25

30

- Verfahren zur Reduzierung der Grenzflächenreflexion von Polymersubstraten auf weniger als 2 %
 im Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 1100
 nm unter Ausbildung einer Brechzahlgradientenschicht mittels Tonenbeschuss mit energiereichen
 Ionen, welche mittels eines Argon/SauerstoffPlasmas als Plasma-Ionenquelle erzeugt werden,
 wobei die beim Ionenbeschuss auf mindestens eine
 Substratoberfläche auftreffenden Ionen eine
 Energie zwischen 100 eV und 160 eV aufweisen und
 die Dauer des Ionenbeschusses zwischen 200 und
 600 s beträgt und der Ionenbeschuss durchgeführt
 wird, bis eine Brechzahlgradientenschicht mit
 einer Schichtdicke von mindestens 230 nm ausgebildet worden ist.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Verfahren eine Reduzierung der Grenzflächenreflexion auf weniger als 1,5 % im Wellenlängenbereich zwischen 420 nm und 860 nm erreicht wird.
- 3. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, dass die beim Ionenbeschuß auf das Substrat auftreffenden Ionen eine
 Energie zwischen 120 und 140 eV aufweisen.

Empf.zeit:18/11/2004 16:27





4. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer des Ionenbeschußes zwischen 250 und 350 s beträgt.

5

5. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die PlasmaIonenquelle mit mindestens 30 sccm Sauerstoff betrieben wird.

10

Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ionenbeschuß
bei einem Druck von etwa 3*10⁻⁴ mbar durchgeführt wird.

15

7. Verfahren nach mindesten einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass als Polymersubstrate Polymethylmethacrylate (PMMA), methylmethacrylate-haltige Polymere oder Diethylenglycolbisallylcarbonat (CR39) verwendet werden.

25

30

20

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass als Polymer Polymethylmethacrylat (PMMA) verwendet wird, die
belm Ionenbeschuß auf das Substrat auftreffenden
Ionen eine Energie zwischen 100 eV und 160 eV,
bevorzugt zwischen 120 und 140 eV aufweisen und
die Dauer des Ionenbeschußes zwischen 200 und
400 s. bevorzugt zwischen 250 und 350 s beträgt.

Empf.zeit:18/11/2004 16:27



5

25

30

- 9. Verfahren nach Anspruch 7,
 dadurch gekennzeichnet, dass als Polymer Diethylenglycolbisallylcarbonat (CR39) verwendet wird,
 die beim Ionenbeschuß auf das Substrat auftreffenden Ionen eine Energie von mindestens 120 eV,
 bevorzugt 150 eV aufweisen und die Dauer des Ionenbeschußes mindestens 500 s beträgt.
- 10. Oberflächenmodifiziertes Substrat aus einem Polymer, insbesondere Polymethylmethacrylat
 (PMMA), methylmethacrylat-haltige Polymere oder
 Diethylenglycolbisallylcarbonat (CR39), behandelt mit dem Verfahren nach mindestens einem der
 vorhergehenden Ansprüche.
- 11. Oberflächenmodifiziertes Substrat nach Anspruch
 10,
 dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ein
 Substratoberfläche eine auf weniger als 2 % reduzierte Grenzflächenreflexion im Wellenlängenbereich zwischen 400 und 1100 nm aufweist.
 - 12. Oberflächenmodifiziertes Substrat nach mindestens einem der Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke der Gradientenschicht mindestens 230 nm beträgt.
 - 13. Oberflächenmodifiziertes Substrat nach mindestens einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein einseitig modifiziertes Polymethylmethacrylat-Substrat eine Transmission von mindestens 95 % aufweist.
 - 14. Oberflächenmodifiziertes Substrat nach mindestens einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein beidseitig mo-

Empf.zeit:18/11/2004 16:28

difiziertes Polymethylmethacrylat-Substrat eine Transmission von mindestens 97 % im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1100 nm aufweist.

15. Verwendung des Verfahrens nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9 zur Reflexminderung von Optikelementen, z.B. Fresnellinsen.

Empf.zeit:18/11/2004 16:28

Translation





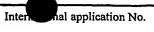
PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

	(
Applicant's or agent's file reference 039PCT 1063	FOR FURTHER AC		eation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date	e (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/EP2003/007583	14 July 2003 ((14.07.2003)	09 September 2002 (09.09.2002)
International Patent Classification (IPC) or na C08J 3/28, G02B 1/12	ational classification and	I IPC	
Applicant FRAUNHOFER-GESELLSCHA	FT ZUR FÖRDERU	JNG DER ANGE	WANDTEN FORSCHUNG E.V.
This international preliminary exami and is transmitted to the applicant ac		orepared by this Intern	ational Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets,	including this cover s	heet.
	r this report and/or sheet Administrative Instructi	ts containing rectifications under the PCT).	on, claims and/or drawings which have been tions made before this Authority (see Rule
This report contains indications relations	ting to the following item	ms:	
I Basis of the report			
II Priority			
III Non-establishment o	of opinion with regard to	o novelty, inventive st	ep and industrial applicability
IV Lack of unity of inv	ention		
V Reasoned statement	under Article 35(2) wit	h regard to novelty, in	ventive step or industrial applicability;
C			
VI 🗀	ne international applicati	ion	·
	s on the international ap		
VIII Certain observation	s on the international ap	prication	
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report
04 December 2003 (04.1	.2.2003)	09 De	ecember 2004 (09.12.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	





PCT/EP2003/007583

I. Basis of the report					
1. With	regard to	the elements of the international application:*			
\boxtimes	the inter	mational application as originally filed			
\boxtimes	the desc	ription:			
	pages	1-9	, as originally filed		
	pages		, filed with the demand		
	pages	, filed with the letter of			
\square	the clair				
	pages	· • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·	as originally filed		
	pages	, as amended (togethe	, as originally filed		
	pages .	, ao amenasa (rogente	, filed with the demand		
	pages	1-15 , filed with the letter of			
			,		
	the drav	10.00	on animination C1. 1		
	pages .	1/2-2/2	, as originally filed		
	pages .	, filed with the letter of			
			<u>, </u>		
╽┖	_	nce listing part of the description:			
	pages				
1	pages				
	pages	, filed with the letter of	······································		
the ir	nternation	o the language, all the elements marked above were available or furnished to the language, all the elements marked above were available or furnished to the subject of the language available or furnished to this Authority in the following language	his Authority in the language in which which is:		
	the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).				
	the lang	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).			
	the lan or 55.3	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminar i).	ry examination (under Rule 55.2 and/		
3. With preli	h regard minary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internation was carried out on the basis of the sequence listing:	ational application, the international		
	contair	ned in the international application in written form.			
	filed to	ogether with the international application in computer readable form.			
	furnish	ned subsequently to this Authority in written form.	•		
	furnish	ned subsequently to this Authority in computer readable form.			
	The st	tatement that the subsequently furnished written sequence listing does no ational application as filed has been furnished.	ot go beyond the disclosure in the		
		ratement that the information recorded in computer readable form is identical turnished.	al to the written sequence listing has		
4.	The an	nendments have resulted in the cancellation of:			
_		the description, pages			
	П	the claims, Nos.			
	Π	the drawings, sheets/fig			
5.		port has been established as if (some of) the amendments had not been made, a the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	since they have been considered to go		
in th	lacement his repor 70.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invit as "originally filed" and are not annexed to this report since they do nationally filed and an annual sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annual sheet containing such amendments must be referred to under item 1.	not contain amendments (Rule 70.16		

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO NO
Inventive step (IS)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

- 1. This report makes reference to the following documents:
 - D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 017, No. 338
 (P-1564), 25 June 1993 (1993-06-25) & JP 05
 045503 A (KONICA CORP), 23 February 1993
 (1993-02-23)
 - D2: DE 199 46 252 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG), 5 April 2001 (2001-04-05)
 - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 016, No. 516
 (P-1443), 23 October 1992 (1992-10-23) & JP 04
 191701 A (AKIFUMI NISHIKAWA; OTHERS: 03),
 10 July 1992 (1992-07-10)

2. Novelty

The present application relates to a process for reducing the interfacial reflection of polymer substrates by ion bombardment with energy-rich ions generated by means of an argon or oxygen plasma as plasma ion source, the ions hitting the substrate surface having an energy of 100-160 eV, the duration of the ion bombardment ranging from 200 to 600 seconds and the ionic bombardment being carried out

until a refractive index gradient layer having a thickness of at least 230 nm has been produced (claim 1). The present application also relates to the corresponding surface-modified substrates (claim 10) and to the use of the process to reduce reflections in optical elements (claim 15).

Documents D2 and D3 do not disclose any methods that use an argon or oxygen plasma. Document D1 does not disclose the combination of process parameters as per claim 1 of the present application. The examples appear to disclose either oxygen or carbon tetrafluoride for generating the ions. Furthermore, irradiation lasts in general for twenty minutes (see paragraph [0032]).

Consequently, the subject matter of claims 1-15 of the present application is novel over documents D1-D3.

3. Inventive step

Document D1 is regarded as the closest prior art.

The subject matter of the present application differs from the subject matter of document D1 by the combination of process parameters. Argon or oxygen, for example, is thus used as ion source and ion bombardment lasts for 200 to 600 seconds.

The present application addressed the problem of devising a process for reducing interfacial reflection at good transmission values.

This problem was solved by a process of ion

bombardment with energy-rich ions generated by means of an argon or oxygen plasma as plasma ion source, the ions hitting the substrate surface having an energy of 100-160 eV, the duration of the ion bombardment ranging from 200 to 600 seconds and the ion bombardment being carried out until a refractive index gradient layer having a thickness of at least 230 nm has been produced

This solution was not proposed in document D1, nor is it obvious from a combination of document D1 with documents D2 and D3, since documents D2 and D3 do not disclose a process that uses an argon or oxygen plasma.

Consequently, the subject matter of claims 1-15 of the present application involves an inventive step in relation to documents D1-D3.